

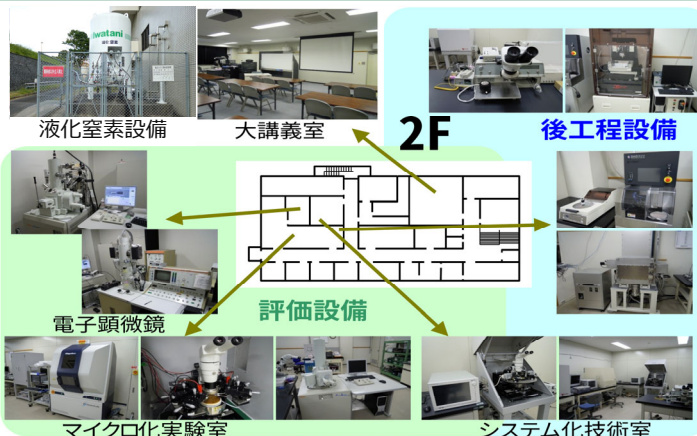
「半導体・MEMS研究開発支援」拠点 「半導体設計・製造」の教育・実習拠点

設計から製造・評価まで一貫して行える、国内有数の拠点です

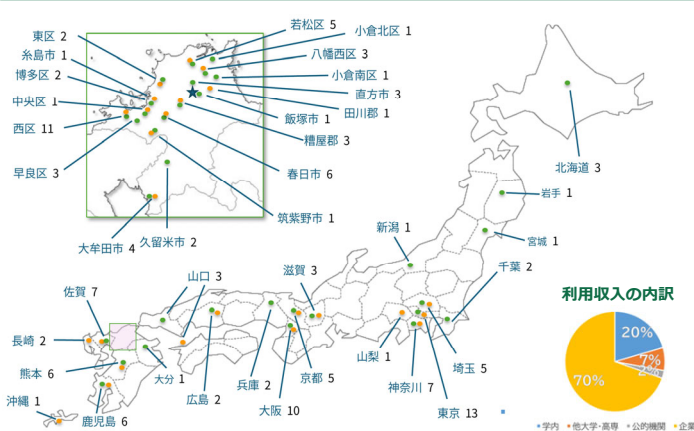


マイクロ化総合技術センター
Center for Microelectronic Systems

館内設備 2階：設計・評価・測定



機器利用・代理試作 利用者



保有装置

100台以上

前工程から後工程・
評価解析まで一式

利用団体数

281社・研究室

企業・公的機関・
教育機関（学内・学外）が利用

全国から飯塚へ、
飯塚から全国へ

セミナー参加者

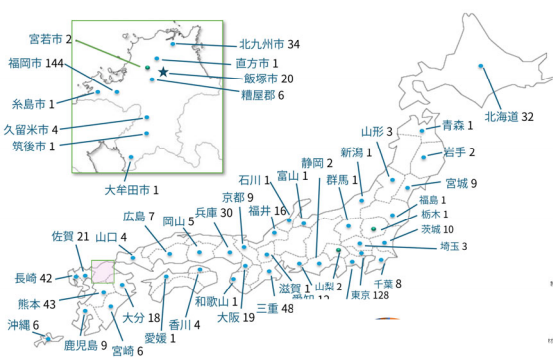
902名（実参加）
2,357名（遠隔）

CR装置稼働率

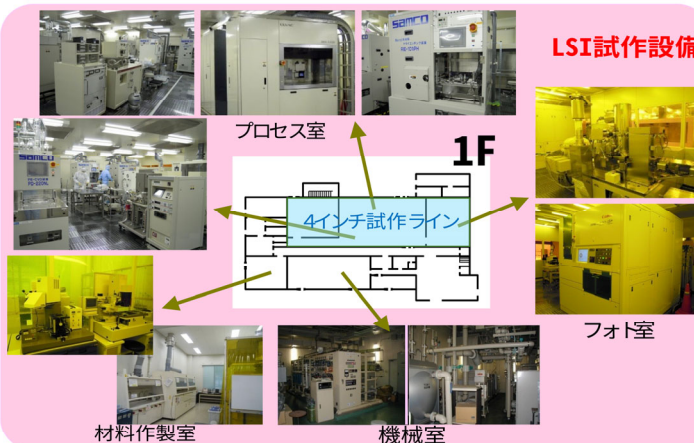
99%

2025年度実績

社会人実習セミナー 参加者



館内設備 1階：LSI試作（クリーンルーム）



マイクロ化総合技術センター
Center for Microelectronic Systems

国立大学法人 九州工業大学

〒820-8502 福岡県飯塚市川津 680-4

Tel : 0948-29-7580

E-mail : contact@cms.kyutech.ac.jp

URL : <https://www.cms.kyutech.ac.jp/>



センターHP



お問い合わせ